## Journal of Electrochemistry

Volume 2 | Issue 3

1996-08-28

# Study on the Growth Process of Lead Dioxide on Lead-Antimony Electrodes by Impedance Tracing Method

Guolin Wei

Hongxin Yang

**Jiarong Wang** 

#### **Recommended Citation**

Guolin Wei, Hongxin Yang, Jiarong Wang. Study on the Growth Process of Lead Dioxide on Lead-Antimony Electrodes by Impedance Tracing Method[J]. *Journal of Electrochemistry*, 1996, 2(3): 338-342. DOI: 10.61558/2993-074X.1346

Available at: https://jelectrochem.xmu.edu.cn/journal/vol2/iss3/17

This Article is brought to you for free and open access by Journal of Electrochemistry. It has been accepted for inclusion in Journal of Electrochemistry by an authorized editor of Journal of Electrochemistry.

•研究简报•

# 铅锑电极上PbO2 生长过程的阻抗跟踪法研究<sup>①</sup>

#### 韦国林\* 杨鸿兴 王家荣

(上海大学嘉定校区化学系,上海, 201800)

利用交流阻抗技术研究Pb/H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 体系中电化学过程,通常采用某一等效电路,并对所得 的多频率阻抗频谱进行拟合处理,由此获得相关电化学信息.但多频率阻抗频谱很难对快速电 化学暂态过程进行宽频域的阻抗跟踪实验.Valeriote 等<sup>[1]</sup>曾用频率为10 H<sub>2</sub> 交流电激励信号研 究了PbSO<sub>4</sub>/PbO<sub>2</sub> 转化过程,并对铅阳极膜在这一过程中的电阻、电容变化进行了定性说明. 翟 和生等<sup>[2]</sup>采用实时交流阻抗技术研究了PbO 和PcO<sub>2</sub> 生长过程欧姆阻抗随时间的暂态变化规 律.我们<sup>[3]</sup>曾用频率为1000 Hz 的正弦波交流电信号对铅锑电极上PbO<sub>2</sub> 生长过程进行了单频 率阻抗跟踪研究.由于研究体系的复杂性,不可能简单地通过不同频率下的单频率阻抗跟踪结 果加和而得到多频率阻抗显踪谱,文献中均未能对有关电容随时间变化行为作更深入分析.如 何从单频率电容-时间暂态响应获取定量信息尚有待探讨.最近我们<sup>[4]</sup>结合电流-时间暂态响 应研究了电位阶跃后纯铅电极上阳极膜中PbO<sub>2</sub> 的生长过程.本文报道有关铅锑电极上这一过 程的研究结果.

#### 1 实验部分

所用仪器、试剂及有关测试条件见文献(3,4),研究电极为含Sb量(wt%)分别为1、3、5、7 的Pb-Sb合金电极.电极首先用01-04# 金相砂纸打磨处理至呈镜面,用二次重蒸水冲洗,然后 在4.5 mol·L<sup>-1</sup>的硫酸溶液中以1.3 V(vs. Hg/Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>/4.5 mol·L<sup>-1</sup> H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>,下同)极化20 min,再以0.9 V极化5 min.最后将电位阶跃至1.3 V并记录电流-时间响应曲线或跟踪电极阻 抗变化.阻抗等效电路由电阻R<sub>5</sub>和电容C<sub>6</sub>串联组成.

### 2 结果与讨论

#### 2.1 电流-时间响应

图1 示出当电极电位由0.9 V 阶跃至1.3 V 后不同锑含量的铅锑电极的电流-时间响应曲 线.曲线上的电流峰对应于PbO<sub>2</sub> 的成核生长<sup>[3.4.5]</sup>.响应曲线的早期很快下降源于基底铅的氧 化,其电流密度<sup>i<sub>1</sub></sup> 可表示为<sup>[6]</sup>:

 $i_1 = a_1 + a_2 t^{-0.5}$ 

(1)

① 本文1995-10-04 收到,1996-02-02 收到修改稿

式中a1、a2 为常数.表1 给出了有关的线 性拟合结果. PbO2 成核过程符合二维瞬 时成核生长规律<sup>[3]</sup>,其电流密度i2 可表 示为<sup>[7]</sup>:

$$i_2 = t \cdot \exp(b_1 - b_2 t^2)$$
 (2)  
其中

$$b_1 = \ln(2nF\pi h(m/\rho)K^2No) \qquad (3)$$
$$b_2 = \pi M^2 K^2 No/\rho^2 \qquad (4)$$

式中n为反应电子数,F为Faraday常数, h为二维晶核高度,M和 $\rho$ 为PbO<sub>2</sub>的摩尔 密度与质量密度,而K是电化学反应速 度常数,No是晶核的最大密度.

公式(2)中与电流密度最大值所对 应时间为:

 $t_m = 1/(2b_2)^{1/2}$ 

PbO2 成核生长过程电流峰衡近的 总电流密度*i* 可表示为:

 $i = i_1 + i_2$ 

由式(2)和式(6)可以得到:

 $\ln((i-i_1)/t) = b_1 - b_2 t^2$ 

(7)

(6)

以此式对电流-时间曲线进行线性拟合即可以求得b<sub>1</sub>、b<sub>2</sub>.有关结果也列于表1.由式(5)和表1 中各b<sub>2</sub> 求得t<sub>n</sub>/s,依次分别为51.7,71.8,1 198,1 986,而实验值依次为45.0,70.0,1 140,1 935,可见相当接近.

(5)

表1 电流-时间曲线拟合结果

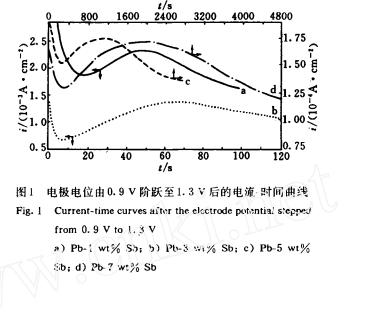
Tab. 1 Simulation results of curre	ent-time curves
------------------------------------	-----------------

Sb(wt%)		$i_1 = a_1 + a_2 t^{-0.5}$ $\ln [(i - i_2)/t] = b_1 + b_2 t^2$						
30(wt70)	At	$a_1 \times 10^2$	$a_2 \times 10^3$	R	Δt	<b>b</b> 1	<i>b</i> <sub>2</sub>	R
1	3. 0~8. 0	0.308	5 <b>. 29</b>	0.9 982	27. 0~86. 3	-10.1	1.87 * 10-*	0. 9990
3	1.0~5.0	0.375	0.741	0.9 980	30.0~100	-10.8	0.969 * 10 <sup>-1</sup>	0.9990
5	5.0~51.0	0.101	0.565	0.9995	<b>430.</b> 0∼1200	- 16.3	3. 49 * $10^{-7}$	0. 9991
7	20.0~144	0.0999	0. 434	0.9998	970~4000	-16.8	1.29 * 10 <sup>-7</sup>	0.9990

」北 拟合时间范围; R:相关系数; i 单位用A · cm<sup>-2</sup>; t 单位为s.

#### 2.2 电容-时间响应

图2示出当电极电位由 0.9 V 阶跃至 1.3 V 后电容 $C_s$  随t 的变化曲线. 此过程的 $C_s$  值均为mF•cm<sup>-2</sup>数量级,远大于通常双电层电容( $\mu$ F•cm<sup>-2</sup>数量级). 一般认为此时 $C_s$  贡献主要来



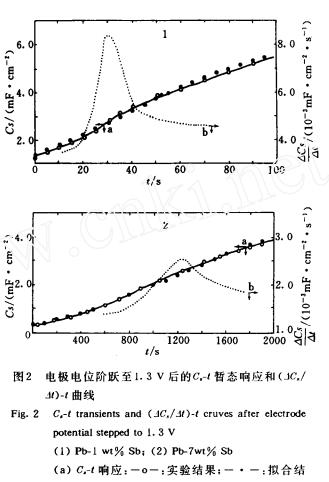
源于PbO₂ 组分.

电极在1.3 V极化20 min 后形成的 PbO<sub>2</sub> 在0.9 V下不可能被完全还原,当 电位再次阶跃至1.3 V后,未还原的 PbO<sub>2</sub> 在成核、生长过程中起到了晶核的 作用,新的PbO<sub>2</sub> 组分将围绕在其周围生 长.由此形成的阳极膜结构与0.9 V还 原前1.3 V极化时的具有一定相似 性<sup>[4]</sup>,生成的PbO<sub>2</sub> 疏松多孔,不可能是 二维晶核逐层生长所得的致密层状结 构.

若以电量密度表示PbO<sub>2</sub>组分含量, 据式(5)则在时间*t*时的生成量为:

 $C_*$ 相当于上式外推至电位阶跃后t= 0 瞬间的 $C_*$ 值, $k = k' * [exp(2b_1/3)/(2b_2)^{2/3}]$ ,为比例常数,k'反映了 $C_*$ 随 PbO<sub>2</sub>组分含量而增加的速度,也即PbO<sub>2</sub> 组分真实表面积随PbO<sub>2</sub>含量而增加的速度.

2



果;(b) (ΔC,/Δt)-t 实验结果

由式(9),当 $t=0.630 t_m$ 时, $d^2C_*/dt^2 \approx 0$ ,此时 $dC_*/dt$ 达到最大值.图2中同时给出各电极的 ( $\Delta C_*/\Delta t$ )-t 实验结果与曲线的最大值,其对应时间即为0.630  $t_m$ .与电位阶跃法相比,则如表2 所列,无论是 $t_m$  还是(按式2求算的) $b_2$ ,两者所得均非常接近. $b_2$ ,值的大小反映了PbO<sub>2</sub> 二维晶 核生长速度快慢.表2中,随着Sb含量增加 $b_2$  依次减小,可见Sb 将阻止PbO<sub>2</sub> 晶核的生长.有关 Sb 的作用机理尚待进一步研究,可能是由于Sb 的存在降低了生成PbO<sub>2</sub> 所需要的氧浓度所 致<sup>[5]</sup>.

	Tab. 2 Experimental values of $C_r^{\circ}$ and $t_m$				
Sb(wt%)	$C_{\star}^{u}/\mathrm{mF} \cdot \mathrm{cm}^{-2}$	0.63 $t_m/s$	t <sub>m</sub> /s	$b_2 s^{-2}$	
1	1.31	30	48	1.6 * 10~4	
3	0.193	45	71	0.98 × 10 <sup>-1</sup>	
5	0.320	7.5 * $10^2$	$1.2 \times 10^{3}$	$3.5 \times 10^{-7}$	
7	0.30	$1.23 \times 10^{3}$	$1.95 \times 10^{3}$	$1.31 \times 10^{-7}$	

表2 C:和t,实验值

表3 C.-t 暂态响应拟合结果

Tab. 3 Simulation results of $C_s$ -t transients					
sb(wt%)	T/s	$C_s^{\circ}/\mathrm{mF} \cdot \mathrm{cm}^{-2}$	$k/\mathrm{mF}\cdot\mathrm{cm}^{-2}$	$k' \text{ mF} \cdot C^{2/3}$	R
1	10~100	1.29	4. 42	19. 3	J. 9966
3	10~90	0.192	8.72 × 10 <sup>-2</sup>	0.360	0. 9949
5	30~2000	C. 304	1. 19	5.34	0.9998
7	30~2000	6. 301	6. 88	20. 4	0. 9997

\*T: 拟合时间范围;h: 相关系数;k'=k/[exp(2b<sub>1</sub>/3)/(2b<sub>2</sub>)<sup>2/3</sup>](b<sub>1</sub>和b<sub>2</sub>见表1)

式(9)表明:若PbO2 生长过程符合式(2),C。将与[1-exp(-t²/2tm)]<sup>2/3</sup>成线性关系,其斜率为 k,截距为C%.由于电流-时间响应和电容-时间响应不是同一次实验过程所得,为使暂态响应定 量处理具有更普遍意义,同时避免简单地将由电流-时间响应得到的tm值代入式(9)而引入可 能的误差(虽然本文中这一误差很小),现将表2 中所列tm值代入式(9)并对Cs-t实验结果进行 拟合.拟合结果列于表3.

图2 中各 $C_s$ -t 曲线, $C_s$  与[1-exp(- $t^2/2t_s^2$ )]<sup>2/3</sup>的线性相关系数均大于0.99,得到的 $C_s^*$  值与表2 中实验值相当一致.相应的 $C_s$ -t 的拟合曲线与实验结果也相当一致.说明式(9)能很好地描述 铅锑电极上PbSO<sub>4</sub>氧化生成PbO<sub>2</sub>过程中的电容随时间变化规律,也证实了上述过程为PbO<sub>2</sub> 二 维瞬时成核生长过程.

由于bi值只能从电流-时间曲线中得到,因此在由k求k'时仍然利用了表1中的bi、b2值,这 与C<sub>4</sub>-t 拟合过程并不矛盾.从图2中的对应曲线或从表3中有关的C<sup>\*</sup><sub>8</sub>、k值及公式(9)都可以看 到:对于Sb含量较高的电极(wt%分别为3、5、7),同一t/tm 的C<sub>8</sub>值均随Sb含量而增加.虽然在 PbO2 生长的同时电极上还存在形成其它铅氧化物过程,但式(8)中i2 代表的仅是PbO2 生长过 程,而不是电极上总的电化学过程<sup>[3,4]</sup>,因此该式相应的Q 当为在时间t时所生成的PbO2 数量. 对于上述三种电极,k、k'随Sb含量而变化的趋势基本一致.从k'的变化趋势看:随着Sb含量增加,相同数量的PbO2 表面积也更大.这意味着其颗粒直径更小,数目更多,可见Sb含量的增加 将促进形成更多的PbO2 晶核.C<sup>\*</sup>值随Sb含量而变化的规律较复杂,原因有待进一步研究. 致谢 感谢复旦大学化学系周伟肪教授对本文部分工作的帮助和指导.

### Study on the Growth Process of Lead Dioxide on Lead-Antimony Electrodes by Impedance Tracing Method

Wei Guolin\* Yang Hongxin Wang Jiarong

(Department of Chemistry, Shanghai University, Jiading Campus, Shanghai, 201800)

**Abstract** The growth process of  $PbO_2$  formed by the oxidation of  $PbSO_4$  in the anodic film on lead-(1,3,5,7)wt% antimony electrodes was investigated with impedance tracing method of single frequency and the current-time transient method. The influence of antimony on this process was studied. The simulation curves obtained for capacity-time transients fit the experimental results very well. It has been shown that the mentioned growth process is a two-dimentional instantaneous nucleation and growth process. Antimony will inhibit the growth of  $PbO_2$  nucleus but enhance its nucleation.

Key words Impedance tracing, Lead-antimony electrode, Lead-dioxide electrode, Electrocrystallization

#### References

- 1 Valeriote E M L, Gallop L D. The kinetics of the potentiostatic oxidation of lead sulfate films on lead in sulfuric scid solution. J. Electrochem. Soc., 1977, 124:370
- 2 翟和生, 陈旭光, 尤金跨, 杨勇, 林祖庚. 硫酸介质中Pb 电极氧化物生长过程的研究. 电化学, 1995, 1(1):65
- 3 Guolin Wei, Jiarong Wang, Kinetics of the formation process of PbO<sub>2</sub> on lead-antimony electrodes. J. Power Sources, 1994, 52(2):193
- 4 Jiarong Wang, Guolin Wei. Kinetics of the transformation process of PbSO<sub>4</sub> to PbO<sub>2</sub> in a lead anodic film. J. Electroanal. Chem., 1995, 390:29
- 5 韦国林,陈霞玲,周伟舫. 铅及铅锑合金阳极膜中硫酸铅的氧化过程. 化学学 报,1995, 53:313
- 6 Laitinen T, Pohl J P. The kinetics of oxide growth and oxygen evolution during potentiostatic polarization of lead in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> electrolyte. *Electrochim. Acta*, 1989, 34:3
- 7 Fleischmann M, Thirsk H R. ed. by Delahay P. Advances in Electrochemistry and Electrochemical Engineering. New York: Interscience Publisher, 1963, 3:123